## MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC PART

 Patent number:
 JP3096207 (A)
 Also published as:

 Publication date:
 1991-04-22
 ] JP2969672 (B2)

Inventor(s): NAKAO KEIICHI; OKAMURA YOSHIRO; MIURA KATSUYUKI

Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

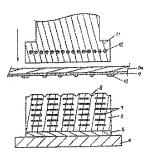
- international: H01G4/12; H01G4/30; H01G4/12; H01G4/30; (IPC1-7); H01G4/12

- european:

Application number: JP19890233208 19890908 Priority number(s): JP19890233208 19890908

### Abstract of JP 3096207 (A)

PURPOSE: To prevent the generation of irregularities resulting from an electrode in the surface of a ceramic green laminate even when the number of laminating is increased by thermocompression-bonding a ceramic green sheet having irregularities formed onto a supporter with the surface of the ceramic green laminate without being peeled from the supporter and peeling only the supporter. CONSTITUTION: Ceramic green sheets 9, 10 having irregularities in surfaces formed onto a supporter 5a are thermocompression-bonded with the surface of a ceramic green laminate 6, in which electrode ink films 7 and ceramic green sheets are laminated, without being peeled from the supporter 5a, only the supporter 5a is peeled, and said ceramic green sheets 9, 10 are transferred onto the surface of the ceramic green laminate 6.; A sheet acquired by printing the ceramic ink film 10 onto the surface of the ceramic green sheet 9 shaped onto the supporter 5a in a specified form is thermocompression-bonded with surfaces, to which indentations 8 by the thickness of the electrode ink films 7 are shaped, in sections, in which the electrode ink films 7 are not laminated, in the ceramic green laminate 6 by a hot plate 11, the surface of the ceramic green laminate 6 is flattened, and the supporter 5a is peeled.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (9)日本国特許庁(IP)

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-96207

⑤Int. Cl. 5
H 01 G 4/12

識別記号 364 庁内整理番号 7135-5E ❸公開 平成3年(1991)4月22日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

②発明の名称 積層セラミック電子部品の製造方法

②特 願 平1-233208

②出 願 平1(1989)9月8日

@発 明 者 中 尾 恵 一 大阪府門真市大字門真100番地 松下電器産業株式会社内 @発 明 者 岡 村 芳 郎 大阪府門真市大字門真100番地 松下電器産業株式会社内 @発 明 者 三 浦 克 之 大阪府門真市大字門真100番地 松下電器産業株式会社内

⑦出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

## 明 細 書

# 1、発明の名称

着層セラミック電子部品の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 支持体上に形成された表面に凹凸を有するセラミック生シートを、前記支持体より利能するととなく、電極インキ級及びセラミック生シートが規層されてなるセラミック生機層に発きせた後に、前記支持体のみを削離し、前記セラミック生み、層体の表面に転写するととを特成とする状態セラミック電子部品の製造方法。
- (2) 支持体上に形成されたセラミック生シートの 表面にセラミックインキ銭を所定の形状で印刷 するとで、製造した表面に凹凸を有するセラ ミック生シートを用いた請求項1 記載の積磨セ ラミック電子部品の製造方法。
- (3) 支持体上化所定の形状で印刷されたセラミックインキ膜を埋め込むようにセラミック生シートを形成するととで、製造した表面に凹凸を有

するセラミック生シートを用いた請求項 1 記載 の機器セラミック電子部品の製造方法。

## 3、発明の詳細な説明

#### **密業トの利用分野**

本発明は、ビデオテープレコーダ、液晶テレビ 等の覚気製品に広く用いられている疾層セラミックコンデンサ等の復働セラミック電子部品の製造 方法に関するものであり、他にも、広く多層セラミック電子等の復 フィック電子の復用に電素子等の復 関セフミック電子の設立する際にかいても、利用可能なものである。

## 従来の技術

近年、電子部品の分野においても、回路部品の 高密度化に伴い、機圏セラミックコンデンサ等の ますま力を扱い化及び高性能化が望まれている。 第4回は、機圏セラミックコンデンサの一部分 を新面にで示す回である。第4回において、1は セラミック誘電体圏、2は内部電販、3は外部電 個である。前和内部電販2は、かのかの外部電極 3に解除されている。 従来、積着セラミックコンデンサは、次のよう な製造方法によって製造されていた。

まず、所定の大きさに切断されたセラミック生 シートに、所定の電極インキを印刷し、前記電極 インキを乾燥させ、電極インキ験とし、この電極 インキ酸の形成されたセラミック生シートを必要 枚数だけ復居し、セラミック生機解外とし、この セラミック生機層体を所望する形がに切断し、に 成とし、外部電極を取付すて完成させていた。

しかし、とのよりをセラミック生ツート上に電 個インキを直接印刷する方法では、電話インドで の形成されたセラミック生ツートの積層数が増加 するにつれ、電話インキ腺の厚みに起致する凹凸 が、出来上がったセラミック生積層体の表面に表 れるととになる。すると、とのセラミック生積層 体の表面に発生した凹凸のため、積層数が増加す るにつれて、積層圧引の分布ムラに起因する積層 不良、あるいはたちまっク生積層体の部分的な密 度差に起因する情感不良等が発生しやすくなると いう問題点があった。

れ自体で取扱いすることが難しく(線れ易い)、 機磨すること自体が困難であり、さらに精変良く 機械加工あるいは印刷を行うことは極めて難しく、 またコスト高になってしまりものであった。

発明が解決しようとする課題

とのよりな機関・ジャック電子部品の製造方法、 にかいては、電磁インキ膜の形成されたセラミック生シートの機関数が増加するにつれて、出来上 がったセラミック生機関体装面に前記電磁インキ 膜に起因する凹凸が生していた。Cの発生した凹 凸のため、電磁インキ膜の形成されたセラミック 生シートを機関する既に部分的な圧力ムラが発生 してしまい、出来上がったセラミック生機層体に 機関時もるいは光度が下で良が発生するという問 概点を有していた。

本発明は、前記課題に鑑み、機層数を増加した 場合においても セラミック生態層体表面に電極に 起因する凹凸の発生を防止することのできる製造 方法を提案することを目的とする。

課題を解決するための手段

後来、こりした問題に対するアプローナとして、特別昭53-42363号公様に提来されたよう
な、電極部分に対応する部分が少くとも一部の
厚さ方向にわたって欠如した(あるいは打ち抜かれた)キラミック生シートを用いる方法がある。
低低対応するのかで課になっているセラミック生シートを用いることが提来されている。
は低対応することが提来されている。こちに、特別田52-1350名ととが提来されている。こちに、特別田52-1350名とから、電極に対応ない部分(残余部分)にセラミックインキを印刷することが、また特別田52-1350名の報では電話に該当する部分を取除いたセラミック生シートを介持することが提来されている。

しかし、これらの方法はいずれる、機械的強度 の穷るセラミック生シートに直部加工あるいは印 刷するため、セラミック生シートの厚みが低する など実施が困難になる問題点を有していた。特 に、20 µ = 程度以下のセラミック生シートはそ

前記課題を解決するために、本発明の模層セラミック電子部品の製造方法は、支持体上に形成された凹凸を有するセラミック生シートを、前記文 特体より剝離するととなく、電価インキ腺及びセラミック生シートが形成されてなるセラミック生 環局体の表面に触圧着させた後に、前記支持体 なも剝離し、前記セラミック生シート及び前な なります。タインキ膜を前記セラミック生 面に転写する欄或を備えたものである。

作用

本発明は、前記した構成によって、セラミック インキ膜がセラミック生シート上に形成されたま ま、支持体どと取扱りことができるために、作業 時の取扱いが容易になる。また、横層時の位置合 わせはセラミック生シートでなく、機械的強度、 大法精度の優れた支持体を用いて行うことになる。 特に、電極インキ膜が多層に横層されることで 表面に向か生じたセラミック生横層体に対して

は、セラミック生シート表面の凹凸を利用すると

とで、前記セラミック生機層体表面の凹凸を低減 することができることになり、さらに機層数を増 加することができることとなる。

#### 実施例

以下、本発明の第1の実施例として積層セラミ ックコンデンサの製造方法及び積層方法について、 図面を参照しながら説明する。

次に、さらに詳しく説明する。まず、電価イン +膜を形成するための電価インキとしては、市 取 の電価インキ(模層コンデンサ内部電価用Pd ペ スト)に溶剤を添加し、適当な粘性及び乾燥速 度になるように調整した(以下、簡単に電価イン キと呼ぶ)。

次に、セラミックのスラリーの作り方について

低インキ膜での厚みもるいは電塩インキ膜での形成されたセラミック生シートの積層数等によート、相加力も傾向にある。9はセラミック生シート・、1 つは前配電低インキ膜でのビッチと等しいビッチで設けられたセラミックインキ膜、11は熱盤、12はヒータであり、このヒータ12は熱盤11を一定の阻底に保持する働きをする。また、矢印は熱盤11位矢印の方向に運動し、支持体54上に形成されたセラミック生シート9及びセラミック・フリンキ膜10をセラミック生ツートの及びセラミック・フリンキ膜10をセラミック生物は10をセラミック生物は10をセラミック生物は10を生めるように加圧されることになる。

次に、第2図を用いてさらに詳しく説明する。 第2図は、本発明におけるセラミック生機関体の 平坦化された様子を説明するためのものである。 第2図に示したように、第1回に示すセラミック センートの及びセラミックインには、20 ミック生機関体のの製画に生じた保み(第1図に 示すແみの)の部分に転写されることにより、セ

説明する。まず、ポリビニルプチラール樹脂を含 む熱可塑性樹脂を、溶剤と可塑剤中に加え、充分 密解した後、との中に粒径約1ミクロンのチタン 酸パリウムを主体としたセラミック粉末をポール ミルを用いて分散させ、所定のフィルターを用い て齟込し、セラミックのスラリーとした後、ドク タープレードを用いて支持体フィルム上に塗布し、 前記セラミックのスラリーを乾燥することにより、 支持体トにセラミック生シートを製造した。とと で、セラミック生シートの厚みを測定すると、約 1 5 A B であった。次化、このセラミック生シー ト(支持体上に形成した状態のまま)上に電極イ ンキを印刷し、前記置極インキを乾燥するととで、 セラミック生シート上に電極インキ膜を形成した。 との電板インキ腺の形成されたセラミック生シー トを、厚み200μmのセラミック生シート上に、 通常の方法を用い、前記電幅インキ膜が交互にず れるように40層積層し、セラミック生積層体を 製造した。ことで、セラミック生液層体の表面に 生じた前記電極インキ膜に起因する凹凸を表面荒

さ計を用いて例定したところ、篠み(第1図の篠み8に相当)の深さは、20~30μ 8程度であった(以下、これを簡単に凹凸の生じたセラミック生域層体と呼ぶ)。

次に、セラミックインキの作り方について説明 する。まず、セラミックインやは、前記セラミッ クのスラリーと同じ組成の熱可塑性樹脂を、スク リーン印刷用の影剤に容解して製造したビヒクル (樹脂溶液)に、前記のチタン酸パリウムを主体 としたセラミック粉末を添加し、3本ロールミル を用いて分散させ、セラミックインキとした。と のセラミックインキを支持体フィルムトに形成さ れたセラミック生シート上にスクリーン印刷法を 用い所定の形状で印刷し、前記セラミックインキ を乾燥させることで、支持体上のセラミック生シ ート表面にセラミックインキ膜を形成した(以下。 これを簡単に転写フィルムと呼ぶ )。 ここで、ス クリーン印刷に用いたスクリーン版の種類及び乳 剤の厚みを調節することで、セラミックインキ腺 の厚みを20~30μ=にすることができた。

ック生シートを機械的に、前記電極インキ膜に対 応する部分を打ち抜くことを試みた。まず、セラ ミック生シートを支持体表面より剝離したところ、 セラミック生シート自体の強度が急激に低下した ため、ほとんど取扱いできず、打ち抜くこともで きなかった。次に、セラミック生シートを支持体 表面に形成した状態で、セラミック生シートを機 械的に打ち抜くことを試みたが、支持体表面を傷 つけるととなく、セラミック生シートだけを打ち 抜くことはできなかった。また、支持体表面まで 傷つけるととで、セラミック生シートを切り抜く ことができたが、不要のセラミック生シート部分 を剝離することができなかった。さらに、セラミ ック生シートを支持体毎打ち抜くことを試みたが、 支持体に打ち抜きによるパリが発生し、また支持 体自体の機械的強度の低下により支持体が不規則 に歪み、精度良い積層ができなかった。このよう にして、従来の方法では、凹凸の生じたセラミッ ク生積層体の寝みを効果的に埋める(平坦化する) ことができなかった。

次に、前記凹凸の生じたセラミック生積層体の 上に、第1図及び第2図に示したように、前記転 写フィルムから、セラミック生シート及びセラミ ックインキ膜を転写したととろ、セラミック生積 層体の表面の凹凸は20~30μ=のものが0~ 3 μ m 程度と大幅に低減することができた。また このトに、電板インキ腺の形成されたセラミック 生シートを40層積層後、さらに転写フィルムよ り。セラミック生シート及びセラミックインキ膜 を転写し、さらに電極インキ膜の形成されたセラ ミック生シートを40層積層し、セラミック生シ ート及びセラミックインキ膜を転写することで、 トータルで電板インキ牌を120層積層した表面 が平坦をセラミック生積層体を製造することがで きた。次に、この上に導み200μmのセラミッ ク生シートを積層し、所定の形状に切断した後、 1300℃で焼成し、外部電傷を取付けることで、 措層セラミックコンデンサを製造することができ

次に、従来例として、前記約15μmのセラミ

水に 旗2の実施例として、支持体上に所定の 形状でセラミックインキ膜を印刷した後、この上 にセラミック生シートを形成することにより製造 した表面に凹凸を有するセラミック生シートを用 いて同様にセラミック生費層体の平坦化を行った。 第3回は、本発明におけるセラミック生積層体 の第2の平田化方法を説明するためのものである。 第3図において、第1図との違いは、セラミック インキ膜10gが支持体5bとセラミック生シー ト94の間にはさまれて形成されている点である。 ととで、第1の実施例と第2の実施例の違いは、 セラミックインキの印刷とドクターブレードでの セラミック生シートの作製手順が異たる点だけで ある。とのようにして作った表面に凹凸を有する セラミック生シートを用い、第1図及び第2図に 示したものと同様に製造することで、第1の実施 例と同様に要面に凹凸を有するセラミック生機器 体表面を平坦にすることができた。

特に、本発明では表面に凹凸を有するセラミッ ク生シートを支持体上に形成された状態で転写す ることで、復居精度も向上し、支持体よりの表面 に凹凸を有するセラミック生シートの剝離性も安 定させることができる。

なお、木発明において、転写フィルムよりセラミック生シート及びセラミックインキ膜を転写する時には、熱以外に、光、電子線、マイクロウェーブ、 主線等を用いて転写を行っても良い。また、用いる財産の種類、可塑剤の種類や能加量を変えるととにより、保存安定性、転写温度の低下(窒配)、環瘤の高速化も可能である。

また、セラミックとしては、絶厥体、誘電体、 導体、半導体、磁性体等の各種のものを用いると とができる。

さらに、木発明の製造方法は、前紀実施例で述 べた積層セラミックコンデンサに適用する以外に、 多層セラミックあ坂、積層ペリスメ等のその他の 積層セラミック電子部品にかいても適用できるも のである。

祭明の効果

以上のように本発明は、支持体上に形成された

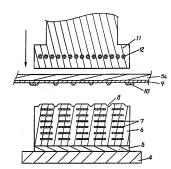
表面に凹凸を有するセクミック生シートを、前記 支持体より剝離することなく、電医インキ膜及び セラミック生シートが積層されてなるセラミック 生積層体の表面に熱圧着させた後に、前記支持体 のみを斜離し、前記セラミック生積層体の表面 に転写することにより、券留り具く、積層セラミ ック電子部品を製造することができる。 4、図面の側単な説明

第1回は本発明にかけるセラミック生積層体の 平組化方法を説明するための図、第2回は本発明 にかけるセラミック生積層体の平坦化された様子 を説明するための図、第3回は本発明にかけるセ ラミック生積層体の第2の平坦化方法を説明する ための図、第4回は模閣セラミックコンデンサの 一部分を断面にて示すが挑図である。

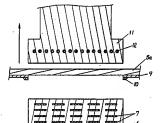
12 ..... ヒータ。

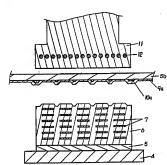
代理人の氏名 弁理士 粟 野 重 孝 ほか1名

4 … 合
5.5a … 支 挿 体
8 … せ ブミッツ 生精療体
7 … 空 類 イ ソ 平 順
8 … 深 み マ … ロ ブミック 生かート
1 図 10 … セ ブミック 生シート
11 … 私 数
2 … ヒ ・ タ



**∓** 2 ⊠





25 A 157

